# LASER BEAM WELDING MACHINE

Publication number: JP62006789

Publication date: 1987-01-13

Inventor: TAKADA HIDEO

Applicant: JAPAN SENSOR CORP; MIYACHI ELECTRONIC CO

Classification:

- international: B23K26/00; B23K26/02; B23K26/03; B23K26/22;

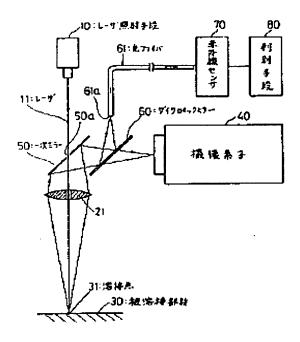
B23K26/00; B23K26/02; (IPC1-7): B23K26/02

- European: B23K26/03; B23K26/22
Application number: JP19850146399 19850703
Priority number(s): JP19850146399 19850703

Report a data error here

### Abstract of JP62006789

PURPOSE: To enable the discrimination of the quality in welding easily simultaneously with the welding by measuring the temp. at the welding point based on the infrared ray having the frequency zone excepting the laser frequency zone by the infrared ray reflected by a dichroic mirror. CONSTITUTION:A laser beam 11 is irradiated from a laser irradiating means 10 and a heat welding is performed at a welding point 31. In this case, an infrared ray is generated at the welding point 3 and its periphery, the ray is condensed by an image forming lens 21 is condensed, totally reflected by primary mirror 50 and the visible ray among the reflected rays is imaged on the pickup face of an image pickup element 40 by passing through a dichroic mirror 60. On the other hand, the infrafed ray among the reflecting ray reflected at the welding point 31 is reflected by the mirror 60 and imaged on the end face 61a of optical fiber 61. The imaged ray is send to an infrared ray sensor 70 through the optical fiber 61, detecting the surface temp. in laser beam welding based on the infrared ray in the frequency zone excepting the frequency zone of the laser beam 11 among the received infrared rays and outputs the signal corresponding to the temp. thereof. A discriminating means 80 outputs a good welding signal only in case of the surface temp, being more than the prescribed value.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-6789

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987) 1月13日

B 23 K 26/02

6527-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**9**発明の名称 レーザ溶接機

②特 願 昭60-146399

②出 願 昭60(1985)7月3日

の発明者 高田 秀夫

東京都練馬区西大泉5-34-45

⑪出 願 人 株式会社 ジャパン・ センサー・コーポレイ 東京都目黒区上目黒1丁目3番9号

ション

⑪出 願 人 宮地電子株式会社

野田市二ツ塚95番3号

邳代 理 人 弁理士 川久保 新一

明 細 曹

1. 発明の名称

レーザ溶接機

2.特許請求の範囲

(1) 密接点にレーザを照射するレーザ照射手段と:

前記 密接点からの光のうち、赤外線のみを反射 するダイクロイックミラーと;

前記密接点からの光のうち、前記ダイクロイックミラーを通過した光を受ける機像手段と;

前記ダイクロイックミラーで反射した赤外線であって、前記レーザの被及域以外の被及域を有する赤外線に基づいて、前記容接点の温度を測定する赤外線センサと:

を有することを特徴とするレーザ帝接機。 (2)特許請求の範囲第1項において、

前記ダイクロイックミラーと前記赤外線センサとの間に、光ファイバが設けられていることを特

微とするレーザ溶接機。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本苑明は、レーザ溶接機に関する。

[従来の技術]

第3回は、従来のレーザ 報接機の一例を示す図である。

レーザ照射手段10からのレーザ11が被称接部材30の溶接点31に照射され、この密接点31に照射され、この密接点31において加熱新接される。

一方、溶接点3 1 およびその周辺からの光が、 結像レンズ2 1 を通過し、ミラー2 0 で反射して 級像素子 4 0 の撮像面で結像される。 なお、ミラ ー 2 0 には透孔 2 0 a が殺けられている。

したがって、第4図に示すように、撥像架子40で結像した画像が、CRT等の画面41に設示される。このために、被器接部材30および密接点31の器接状態を、作業員が容易に視認する

ことができる。

FP03-0166

TP

07.7.17

【従来技術の問題点】

したがって、その容弦が確実になされたか否か の検査は、実際には行なわれていないので、信頼 性の高い製品を期待することができない。

もっとも、溶接の異常を確実に検査することはできるが、その場合、溶接の後に、検査工程を設けなければならないので、全体の製造工程が複雑になるという問題がある。

[発明の目的]

本発明は、上記従来技術の問題点に着目してなされたものであり、溶接の良否を容易に判別することができるとともに、その溶接良否の判別を、 溶接と同時に行なうことができるレーザ溶接機を 提供することを目的とするものである。

[発明の実施例]

郊 1 図は、本発明の一実施例を示す説明図である。

域以外の放長域を有する赤外線に基づいて溶接点 3 1 の温度を測定するセンサである。

判別手段 8 0 は、赤外線 センサ 7 0 からの出力 信号が所定値以上である場合に、溶接点 3 1 における 密接が良好に行なわれたことを示す良好信号を出力するものであり、赤外線センサ 7 0 からの出力信号が所定値より少ない場合には、溶接不良信号を発生するものである。

次に、上記実施例の動作について説明する。

レーザ照射手段10からレーザ11が照射され、密接点31において加熱溶接される。

この場合に、溶接点31 およびその周辺において、可視光が反射し赤外線が発生し、これらの光を結像レンズ21 が集光する。そして、集光された光は、一次ミラー50によって全反射され、その反射された光のうち、可視光はダイクロイックミラー60を通過して慢像来子40の慢像面で結像する。これによって、第4回に示す従来例と同様に、CRT等の画面41上に、箱接点31 およびその周辺が安示される。この安示内容に基づい

レーザ照射手段 1 0 は、裕接点 3 1 に炭酸ガズ レーザ 1 1 を開射するものである。

一次ミラー50は、第3図に示す全反射ミラー20と同様のものであり、その中央部分に透孔50aは、レーザ11が容接点31に向う通路に設けられたものである。

なお、一次ミラー 5 0 は、レーザ照射 手段 1 0 から密接点 3 1 までの光路中に設けられ、溶接点 3 1 から受けた光を反射するミラーである。

光ファイバ 6 1 は、ダイクロイックミラー 6 0 で反射された赤外線を通過させるものであり、その端面 6 1 a は、結像レンズ 2 1 によって集光された密接点 3 1 の像を結像させる位置に設けられている。

赤外線センサ70は、ダイクロイックミラー 60で反射した赤外線のうち、レーザ11の彼長

て、作文者は、レーザ渐接に関する位置合わせ等 の操作を、容易に行なうことができる。

このように、レーザ照射による溶接と間時に、 その密接点31における密接の状態を、作業者が 容易に把握することができる。

上記実施例においては、光ファイバ 6 1 を使用し、これによって、赤外級センサ 7 0 の設置位置

## 特開昭 62-6789 (3)

を自由に選択することができる。しかし、光ファイバ 6 1 を省略するようにしてもよい。この場合、赤外線センサ 7 0 の受光而を、光ファイバ 6 1 の端面 6 1 a と同じ位置に設置する必要がある。

また、ダイクロイックミラー 6 0 は、赤外線のみを赤外線センサ 7 0 に送るという作用の他に、 後像 落子 4 0 の 機像面に赤外線を送らないことによって、 優像面における焼き付きを防止するという作用がある。

さらに、一次ミラー50の中央部における透孔 50aを設ける必要はない。ただし、この場合、 遠赤外被長の赤外線によって透孔ができる。そして、一次ミラー50を全反射ミラーでなくハーフ ミラーとするようにしてもよい。

また、被容接部材30としては、ワイヤ同志の組合せ、ワイヤと端子との組合せの他に、スポット溶接が可能なものであれば、何を採用してもよい

第 2 図は、本発明の他の実施例を示す図であ

- 方、 密接点 3 1 からの光のうち、 赤外線 以外の光は、 ダイクロイックミラー 6 0 を通過し、 レンズ 2 3 を介して、 最像案子 4 0 に結像する。

第2図の実施例における扱像業子40、赤外線センサ70の動作は、第1図の場合と同様である

また、第2図の実施例の点31に、図示しない光ファイバの一方の端面を配置し、この光ファイバを介して上記ャグレーザ、温度測定用の赤外線および撮像用の光を導いてもよい。この場合、上記光ファイバの他方の端面側に、その光ファイバから出外した光を平行光にするレンズと、その平行光を集光する集光レンズとを設ける。

このようにすると、加工点を自由に移動することができる。 なお、上記光ファイバを使用する場合、加工レンズ 2 2 は 集光レンズとなる。

[ 発明の効果]

本発明によれば、溶接の良否を容易に判別することができるとともに、その溶接良否の判別を、 溶接と同時に行なうことができるという効果を有 る。なお、第1回に示す実施的に使用されている 総材と同じ部材については、例一の符号を付して その説明を省略する。

この実施例は、レーザ照射手段 10 a がヤグレーザ 1 1 a を発生するものである。

ダイクロックミラー 9 0 は、ヤグレーザを通過させるが、 赤外線センサ 7 0 で検出する赤外線を反射するものであり、ダイクロイックミラー 6 0は、ヤグレーザを反射させるが、可視光を通過させるものである。

この場合、溶接点3 1 からの光のうち、赤外線のみが、ダイクロックミラー6 0 で反射し、その後、ダイクロイックミラー 9 0 で反射した赤外線が、レンズ2 4 を介して、赤外線センサ7 0 で結像する。

する.

### 4 . 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例を示す説明図であ

第2図は、本発明の他の実施例を示す図である。

第3回は、従来のレーザ密接機を示す説明図である。

第4回は、上記従来例におけるCRT等の画面を示す図である。

10,10 a … レーザ照射手段,

3 1 … 裕接点、

4 0 … 過像業子、

50…一次ミラー、

8 0 ··· ダイクロイックミラー、

6 1 … 光ファイバ、

7 0 … 赤外線センサ、

80…判别手段。

